

可視赤外線同時カメラHONIR：偏光観測機能の搭載と性能評価

秋田谷 洋 (広島大学・宇宙科学センター)

akitaya@hiroshima-u.ac.jp

森谷 友由希, 宇井 崇紘, 浦野 剛志, 川端 弘治, 伊藤 亮介, 神田 優花, 高木 勝俊, 大杉 節,

吉田 道利 (広島大学), 中島 亜紗美 (名古屋市科学館), 山下 卓也, 中屋 秀彦 (国立天文台)

1 HONIRについて

- 東広島天文台1.5-m かなた望遠鏡用の観測装置。可視(0.5-1.0 μm)、近赤外線(1.1-2.4 μm)の同時撮像・分光・偏光観測が可能 (Fig. 1, 2; Table 1 ; Sakimoto+12; Akitaya+14)。
- 2013年までに「撮像」「分光」機能を搭載し観測運用に提供した。
- 2014年1月に偏光素子を設置した。これにより、直線偏光の「偏光撮像」「偏光分光」観測が可能となった。
- 偏光度測定精度0.1%以下を目指している。
- 偏光観測機能の搭載とその性能評価について報告する。



Fig. 2: M42の撮像観測例(疑似3色合成)

Table 1 : HONIRの基本性能

	Optical Arm	IR Arm #1(*)
波長 (μm)	0.5-1.0	1.15-2.40
Pixel Scale	0''.29/pixel	
視野	10° × 10°	
フィルター	B ⁽²⁾ , V, R _c , I _c , Y	Y, J, H, K _s
装置効率	4%(B), 21%(V), 21%(J), 29%(H), 20%(R _c , I _c)	21%(K _s)
スリット	1''.3 (0.12 mm), 2''.2 (0.2 mm), 6'' (0.54 mm)	
波長帯 (μm)	0.4-1.0	1.1-1.4 1.5-2.4
グリズム	BK7 300 gr/mm	BK7 180 gr/mm S-FTM16 120 gr/mm
分解能 Δλ/Δλ (0.12mm slit)	440(V)~800(z)	630(J)~570(H)~600(K)
偏光	LiYF ₄ (YLF) Wollaston プリズム + Super-achromatic 半波長板 + 偏光観測用焦点マスク・スリット	
種類	完全空乏型裏面照射 HgCdTe VIRGO CCD (浜松ホトニクス) (Raytheon)	
検出器	2048 × 4096 pix; 15 μm/pix	2048 × 2048 pix; 20 μm/pix
制御系	Messia V + MFront2	Messia V + MACS2

(*) 将来は2 arms(1.15-1.35μm, 1.45-2.4μm)に分割予定

(*) 低効率



Fig. 1. かなた望遠鏡に装着されたHONIR

2 偏光観測用の光学系

偏光観測時には、以下の光学素子を光路に挿入する (Fig. 3)。

A) Wollaston プリズム

- 入射光を独立な直線偏光2光路に分離する

B) 半波長板(任意方位角に回転可能)

- 入射光の偏光方位角を装置に対して回転させる

C) 偏光観測用焦点マスク

- 望遠鏡焦点像の約半分を掩蔽する

(A) Wollaston プリズム

Wollaston プリズム(日東光器; Fig. 4)の素材として、以下の理由からYLF (LiYF₄) を用いた。

- 0.5-2.4 μm 全体で良好な透過効率
- 複屈折性が大きい (= 常光_oと異常光_eの光線分離角度が大きくなる)
- 偏光分離角の波長分散が小さい (= 偏光撮像時の色収差抑制)
- 線熱膨張率の光軸間の差異が小さい (= 冷却下で使用された実績がある(~85K; Perrin+08))

(B) 半波長板

- Pancharatnam型 super-achromatic半波長板 (光学技研) (Fig. 5)
- (Si+MgF₂) × 3 = 6層構成、有効径: φ92 mm
- Retardance: 180±9° @ 0.45-2.3μm
- ステッピングモーターによる方位角回転 (ΔPA=0.05°)



Fig. 5: (a) 半波長板、(b) 半波長板回転機構

(C) 焦点マスク

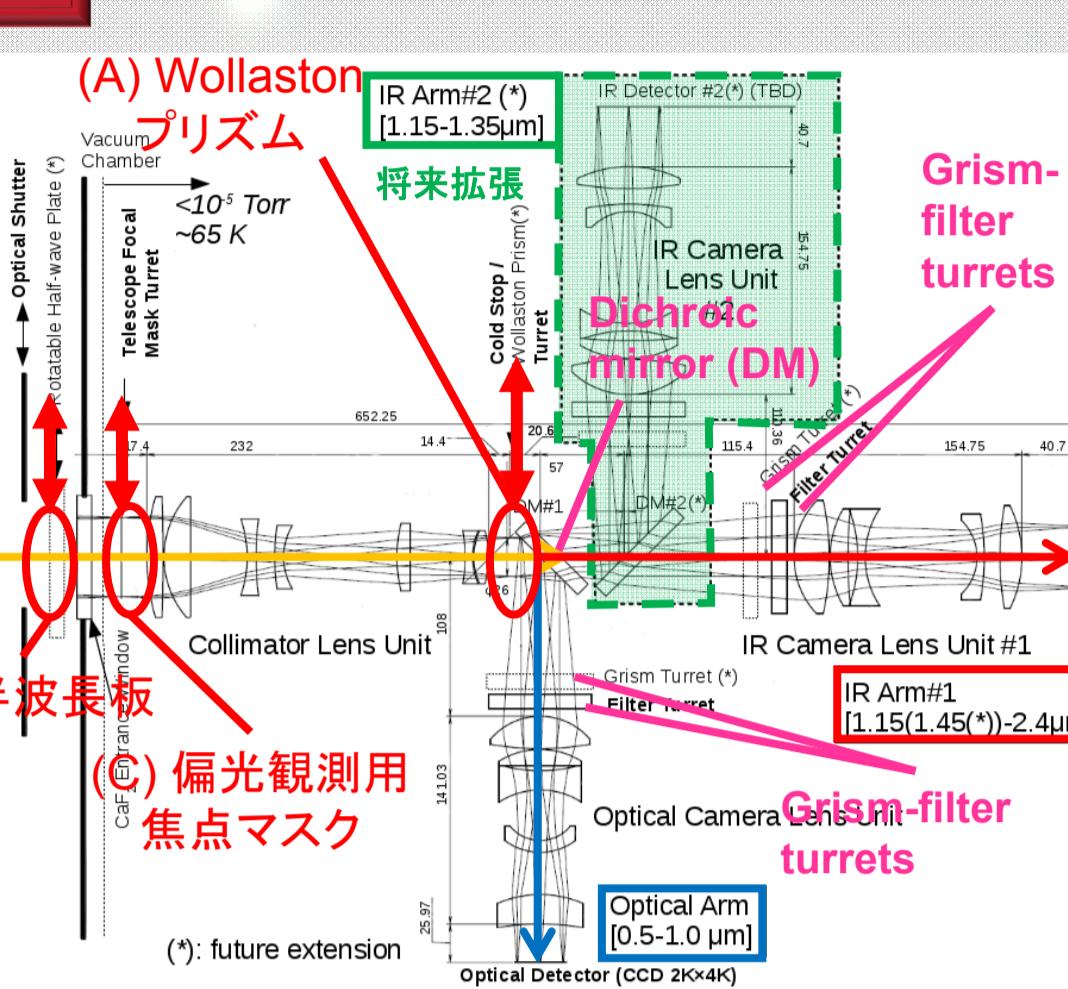


Fig. 3: HONIRの光学素子配置

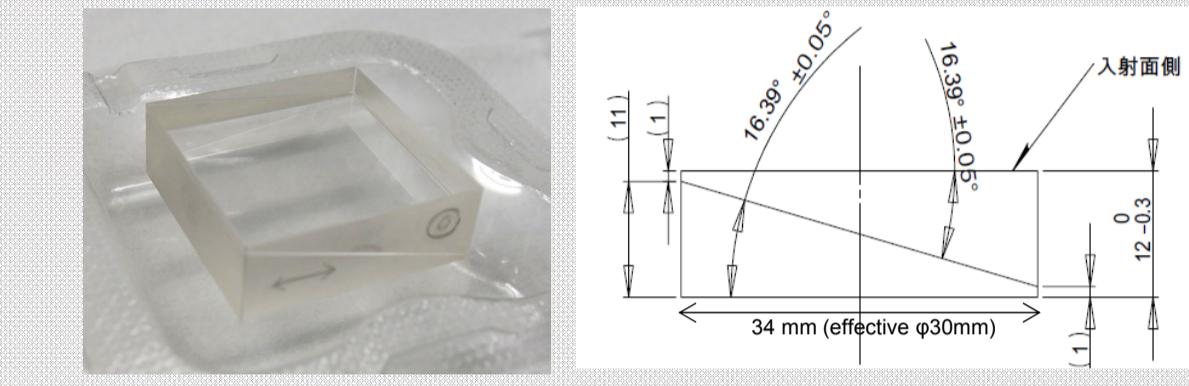


Fig. 4: YLF Wollaston プリズム

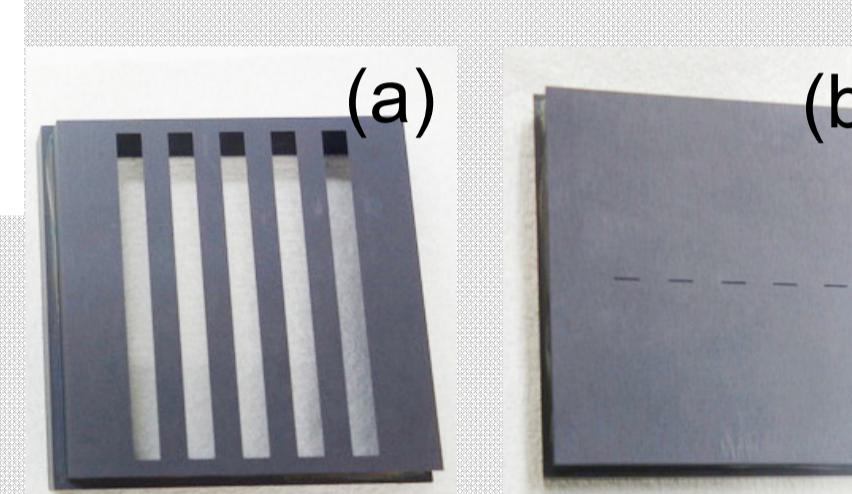
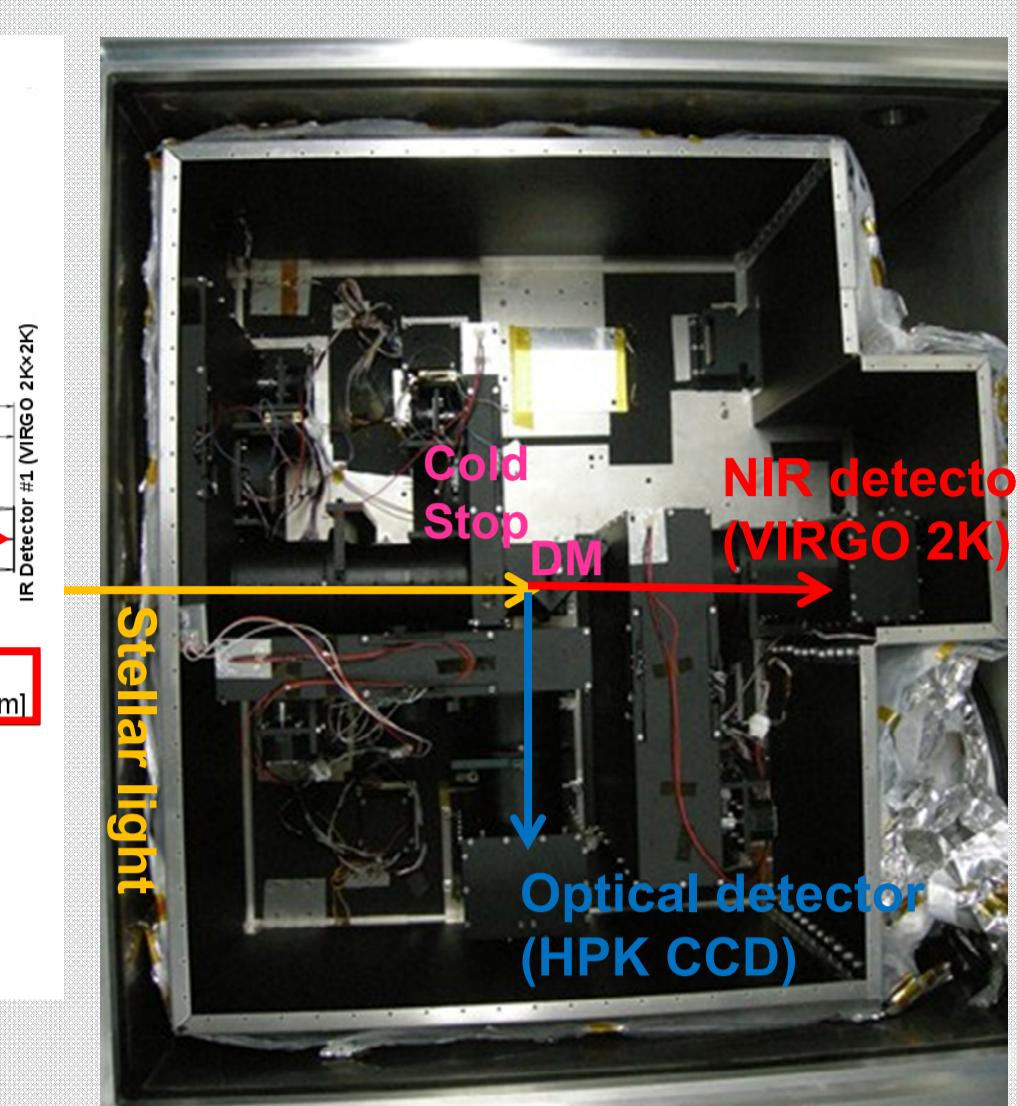


Fig. 6: 偏光観測用焦点マスク・スリットと実際の画像取得例。(a) 偏光撮像、(b) 偏光分光。

3 偏光観測性能評価

直線偏光測定手法: 検出器上に同時に結像される直線偏光2成分(I_o および I_e)の画像もしくはスペクトルを、4つの半波長板方位角(0.0, 45.0, 22.5, 67.5°)それぞれで取得。これらに右式(Kawabata+99)を適用。偏光測定量($q=Q/I$ または $u=U/I$)を導出。

(1) 器械偏光

- 無偏光標準星の観測により器械偏光を測定・評価した。

(a) 器械偏光の偏光度とその安定性

偏光撮像: V-Hバンドの偏光度(p_{inst})は ~0.05-0.09 %、その変動は $\sigma_{pinst} \sim 0.04\text{-}0.12\%$ 程度。B、K_sバンドでは $p_{inst} \sim 0.2\%$ および $\sigma_{pinst} \sim 0.2\text{-}0.3\%$ であった。(Fig. 7)

偏光分光: 可視波長域では、 $p_{inst} < 0.05\%$ および $\sigma_{pinst} \sim 0.05\%$ 。近赤外線波長域では $p_{inst} \sim 0.2\text{-}0.3\%$ および $\sigma_{pinst} \sim 0.2\text{-}0.3\%$ であった。(Fig. 8)

(b) 視野内における分布

R_c および Jバンド偏光撮像において、10分角視野内の器械偏光の分布を調査した (Fig. 9)。

視野内の器械偏光の変動(標準偏差)

- R_cバンド: ~ 0.10 %
- Jバンド: ~ 0.24 %
- 可視光での器械偏光は小さく安定している。0.1%精度の偏光測定に大きな支障はない。
- 近赤外線およびBバンドで、器械偏光とその変動が大きい場合がある。より詳細な特性(装置姿勢に対する依存性など)を調査し、器械偏光較正の精度を向上させる必要がある。

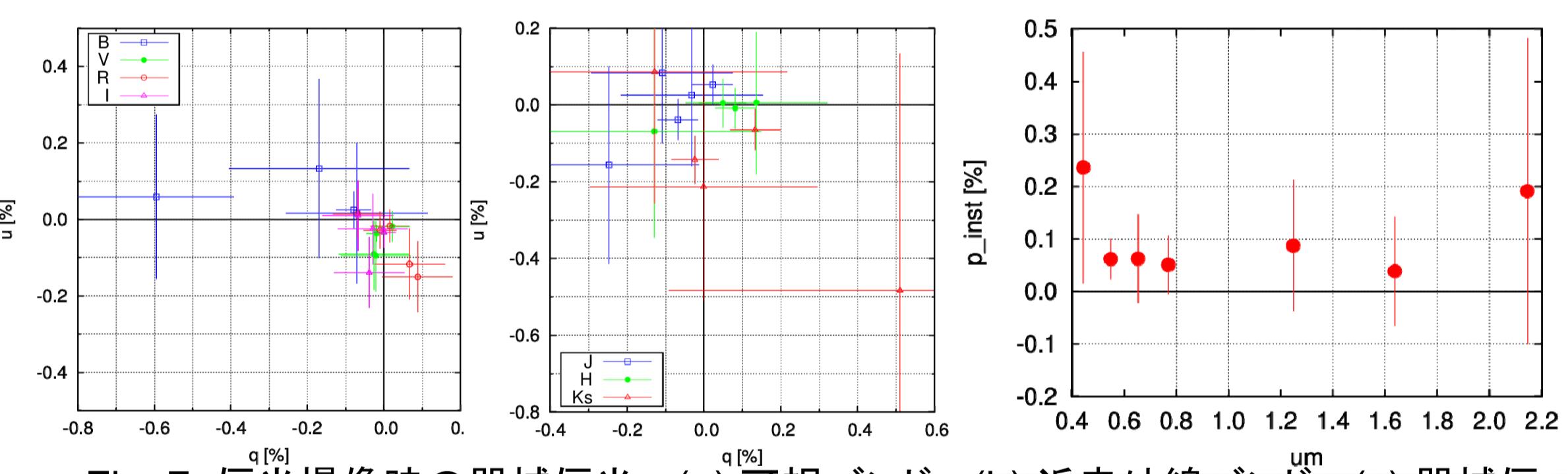


Fig. 7: 偏光撮像時の器械偏光。(a) 可視バンド、(b) 近赤外線バンド、(c) 器械偏光の大きさ(赤点)とその変動(誤差棒)

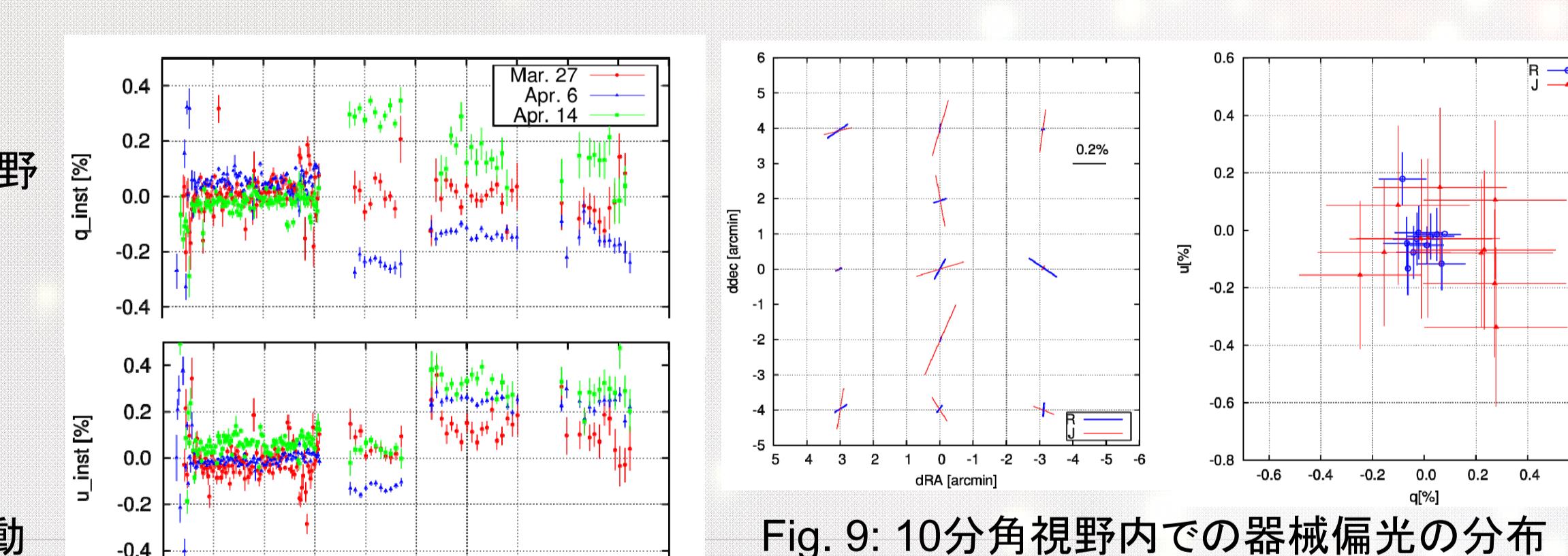


Fig. 8: 偏光分光観測時の器械偏光安定性。複数の観測日における無偏光標準星の q, u スペクトル

4 初期観測

(1) 星間偏光

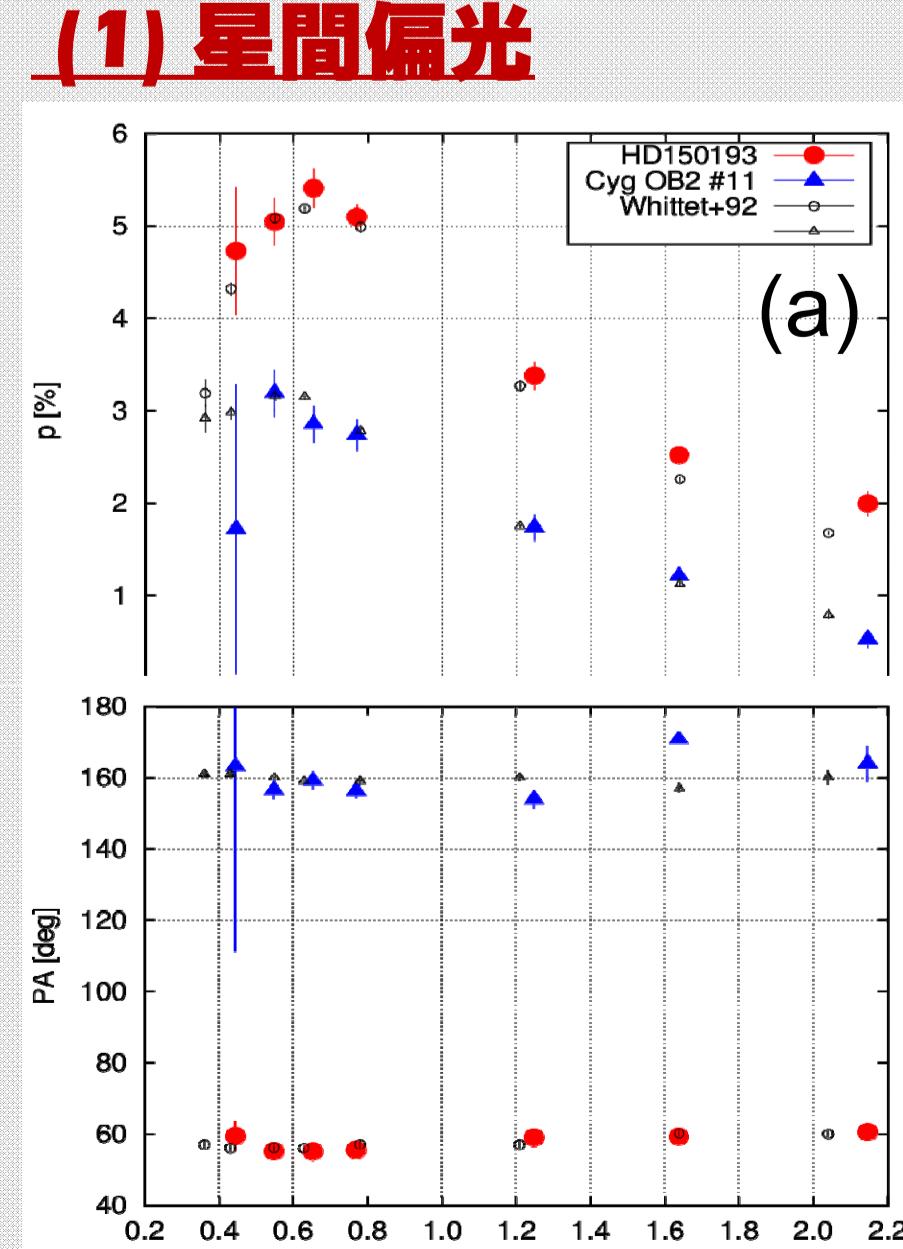


Fig. 11: 星間偏光の測定例。(a) 偏光撮像、(b) 偏光分光。Whittet+92による過去の偏光度・偏光方位角測定値も併せて示した。

(2) 超新星

- M82に発見された超新星 SN2014J
- B-K_s偏光撮像を実施。
- 短波長側で大きな偏光度。時間安定→偏光はM82中星間偏光が主。ダスト平均サイズが < 0.1 μm と非常に小さいことを示唆。



Fig. 12: SN2014Jの偏光撮像 (Kawabata et al. ApJL, submitted)

5 今後の開発方針

- 偏光観測精度・安定性の詳細調査 (→ 特に近赤外線での器械偏光の安定性と較正)
- より分散の高い偏光分光観測の実現 (R~2000)
- 近赤外線アレイの16ch同時読み出しシステムの導入(Ui et al. 2014; 本UM P10・宇井ほか)
- オートガイダーの導入
- 近赤外線armの追加 (→ 3バンド同時観測化)

References

- Akitaya et al. 2014, Proc. SPIE, 9147, 91474O
- Kawabata, et al., PASP, 111, 898
- Perrin et al. (2008), PASP, 120, 555
- Sakimoto et al. 2012, Proc. SPIE, 8446, 844673
- Ui et al. 2014, Proc. SPIE, 9147, 91476C
- Whittet et al., 1992, ApJ, 386, 562

ポスターのコピー、
HONIR SPIE論文など開関資料は以下
QRコードから

